

# 風戸研究奨励賞

石田 高史 殿

研究―「SOI技術を用いた

高速電子直接検出器の開発」

あなたの研究は電子顕微鏡および  
関連装置の開発ならびにその応用  
研究において極めて優秀であり、  
ここに第十六回（令和四年度）風戸  
研究奨励賞を贈呈します

令和五年三月四日

公益財団法人風戸研究奨励会

理事長 廣川

信隆

